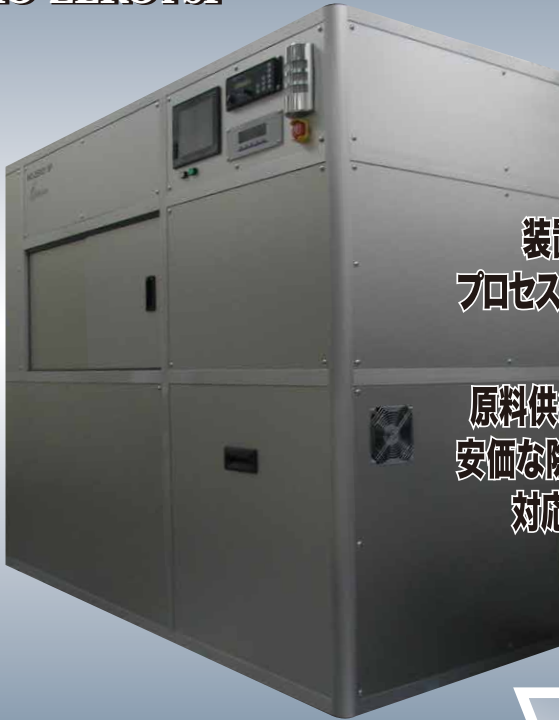




SPLEAD

Phone.042-379-4655 Fax.042-379-4656 info3@splead.jp http://www.splead.jp

MO-ZERO1SP



MO-ZERO 2 SP



装置の見学や
プロセス体験が可能です



原料供給ユニットから
安価な除害ユニットまで
対応いたします

ALD R&D

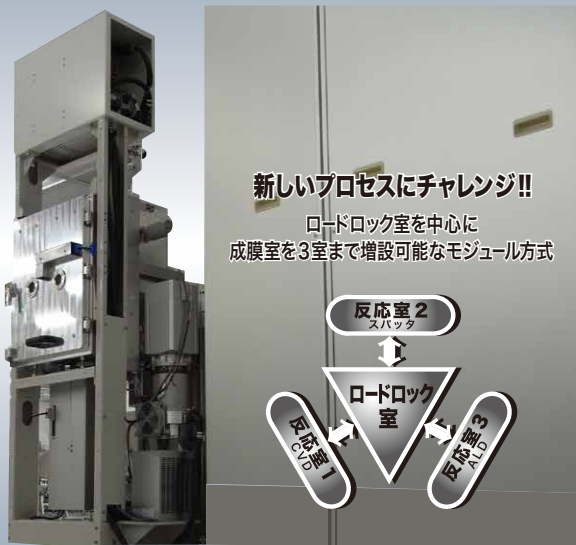
太陽電池・LED・半導体デバイスまで
研究試作用ALD・CVD装置

カスタムメイドの装置メーカーです。
同じ装置は1台もありません。
全てのお客さまの研究に合わせた装置を提供いたします。

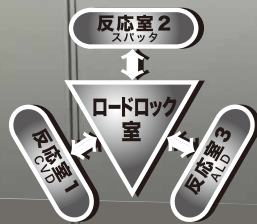
STD-CVD-M5CS 短期レンタルスタート!!

装置・MO原料込で対応いたします。

MO-ALDCVD/SMCIV650

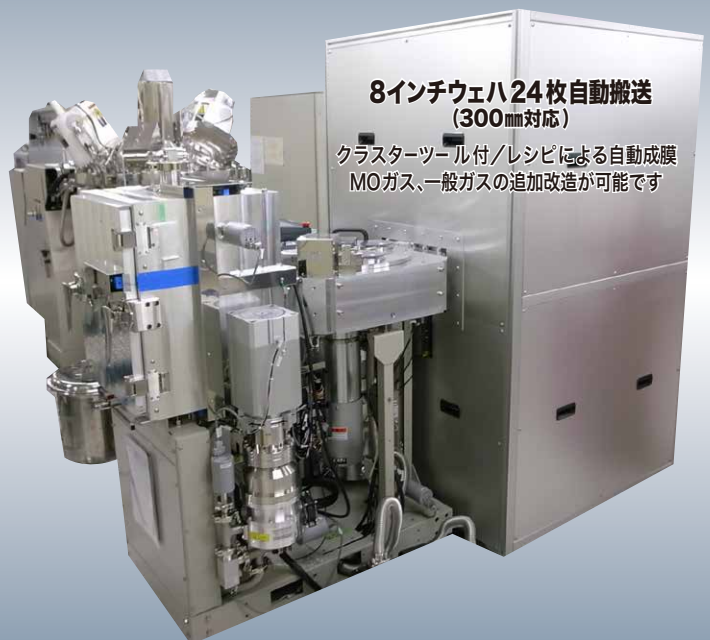


新しいプロセスにチャレンジ!!
ロードロック室を中心に
成膜室を3室まで増設可能なモジュール方式



- ◆ 反応室は1～3室まで増設可能
- ◆ 相互汚染防止 ◆ 大気接触での汚染酸化等の防止

MO-ALD 8000



8インチウェハ24枚自動搬送
(300mm対応)

クラスターツール付/レシピによる自動成膜
MOガス、一般ガスの追加改造が可能です